PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-255701

(43)Date of publication of application: 24.10.1988

(51)Int.CI.

GO5B 9/02

(21)Application number: 62-090092

(71)Applicant: KOMATSU LTD

(22)Date of filing:

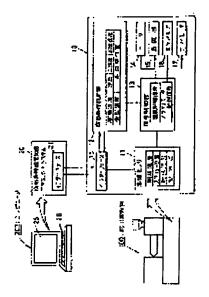
(72)Inventor: MURAI HIDEJI

YAMAGUCHI HIROYOSHI

OTSUKA NAOTO

(54) CONTROLLER PROVIDED WITH INFERENCE FUNCTION

PURPOSE: To simplify data input by providing an inference means which infers an optimum countermeasure in accordance with an inputted trouble condition, the priority level of a trouble which occurs, etc., to output various control signals. CONSTITUTION: An injection molding machine 100 as the controlled system and a computer 200 constituting a molding condition setting support expert system 20 are connected by online. The injection molding machine 100 has a control part 10 and is provided with various sensors 11 which detect the resin temperature, the injection pressure, etc., a molding condition setting part 12, a signal control part 13, a heater 14 controlled by control signals, etc. In case of the occurrence of a trouble in the injection molding machine 100, said expert system 20 infers an optimum countermeasure against the occurrence of the trouble in accordance with prescribed procedures based on the trouble condition inputted from a keyboard 26, outputs of various sensors 11 from an interface 21, etc., and sends this countermeasure to the molding condition setting part 12. Its contents or the like are displayed on a display device 26.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-255701

®Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和63年(1988)10月24日

G 05 B 9/02

A - 6728 - 5H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全15頁)

図発明の名称 推論機能を有する制御装置

②特 願 昭62-90092

9出 願 昭62(1987)4月13日

砂発 明 者 村 井

秀児

神奈川県平塚市万田1200

砂発明者 山口

博 義

神奈川県平塚市万田1200

の発明者 大塚

直人

神奈川県平塚市万田1200

東京都港区赤坂2丁目3番6号

⑪出 願 人 株式会社小松製作所

20代 理 人 弁理士 木村 高久

明相の舞

1. 発明の名称

推論機能を有する制御装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1)制御対象機械の各部の状態を検出する複数のセンサ手段と、.

前記制御対象機械または該機械によって作り出された製品に不具合が発生した場合に際してその不具合状況を入力する入力手段と、

前記制御対象機械の各種動作状況および前記別の名種対策を複数記憶した記憶手段合有し、前記入力手段によって検出されたが配具具制制を表現した。 対象機械の各部の状態および前記記憶手段付けるのの存にもとづき発生した不具合の優先度付けに表する原因のを行ない最適な対策を推論手段と、

この推論手段で推論された対策に対応して前記

制御対象機械に対する各種制御信号を前記制御対象機械に出力する制御手段と

を具えた推論機能を打する制御装置。

- (2) 推論手段は、推論した対策およびその対策結果に対応して記憶手段の記憶内容を更新する手段を有する特許語求の範囲第(1) 項記載の推論機能を有する制御装置。
- (3) 推論手段は、推論した対策に対して別の不具合が生じないかを記憶手段の記憶内容を参照して推論し、別の不具合が発生する可能性が高い場合には該対策に代えて他の対策を推論する手段を有する特許請求の範囲第(1) 項または第(2) 項に記載の推論機能を有する制御装置。
- (4) 推論手段は、不具合が同時に複数発生している場合、それら不具合に共通な対策を推論し、該推論した対策のなかから最適な対策を推論する手段を有する特許請求の範囲第(1) 項または第(2) 項または第(3) 項記載の推論概能を有する制御装置。
 - (5)制御対象機械の名部の状態を検出する機

政のセンサ手段と、

前記制御対象機械の運転条件を設定する設定手段と、

前記制即対象機械または鉄機械によって作り出された製品に不具合が発生した場合に際してその不具合状況を入力する入力手段と、

前記制即対象機械の各種動作状況および前記を 員合に対する各種対策を複数記憶した記憶手段を 有し、前記センサ手段によって検出された前記制制 対象機械の各部の状態および前記記憶手段の記記 内容にもとづき発生した不具合の優先度付け、 不具合に対する原因の優先度付け、 、該する対策の優先度付けを行ない最適な対策を推論手段と、

この推論手段で推論された対策に対応して前記 設定手段で設定された前記制御対象機械の運転条件を変更する手段と

を具えた推論機能を有する副御装置。

(6)推論手段は、推論した対策およびその対

制御対象機械に関する種々の不具合の原因および、この原因を解消するための対策を推論して制御対象機械に与える推論機能を有する制御装置に関する。

(従来の技術)

 類終果に対応して記憶手段の記憶内容を更新する 手段を有する特許請求の範囲第(5) 項記載の推論 既能を有する制御装置。

(7)推論手段は、推論した対象に対して別の不具合が生じないかを記憶手段の記憶内容を参照して推論し、別の不具合が充生する可能性が高い場合には該対策に代えて他の対策を推論する手段を有する特許調求の範囲第(5)項または第(6)項に記載の推論機能を有する制御装置。

(8)推論手段は、不具合が同時に複数発生している場合、それら不具合に共通な対策を推論し、該推論した対策のなかから最適な対策を推論する手段を有する特許請求の範囲第(5)項または第(6)項または第(7)項記載の推論機能を有する制御装置。

3. 発明の詳欄な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は制御対象機械の不具合および該制 御対象機械によって加工された製品の不具合等の

Intelligence for the Automotive Industry (自動車産業の人工知能)においてPAUL M. MENIG (パウル・エム・メニング)等によるExpert Systems for Injection Molding (射出成形類のエキスパートシステム)がある。この論文のも対象のでは、不具合状態、各種条件等のデータの入力に対のの応じれる対策を推論するものであるが、この論文のものはあくまでも人間によるででした。対は成形数とのオンシスティスでは、対して推論の結果をディスプレイ上に可視表示するものでの強続については全く考えていず、これを示唆する記載もない。

また、エキスパートシステムを応用した他の公知例としては特別昭 6 2 - 6 8 4 5 号に開示されたものがある。この公知例のものは軍両用故障診断装攬にエキスパートシステムを応用したもので

しかし、この公知例のものも人間が順次問題することにより故障原因を探索するものであり、故障診断対象となる申両との直接の接続については

全く考えていない。

(発明が解決しようとする問題点)

上述したように従来の装置はいずれも人間にだまったとうの人力に対応できませいが、機械との特別であり、であり、はないでは接デークのやりとりを行なってはない。このため推論に必要なで、このためで、人間が入力に誤りがあったり、データ入力に誤りがあったり、発情によが得られないことがある。

この発明は人間ができるだけ介入せずに制御対象機械に生じた不具合に対する対策が推論でき、この推論した対策を実行できるようにした推論機能を有する制御装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明の推論機能を有する制御装置では、 制御対象機械の各部の状態を検出する複数のセンサ手段と、前記制御対象機械または装機械によっ て作り出された製品に不具合が発生した場合に原

(実施例)

以下、この発明の一実施例を板付図面を各照して詳細に説明する。

第1図は、この発明の推論関能を有する制御装 置を射出成形機に適用した場合の一実施例を示し たものである。第1回において、この実施例は制 御対象徴帳である射出成形機100と成形条件設 定支援エキスパートシステム20を構成するコン ピュータ200とをオンラインで接続して偶成さ れる。射出成形観100は第1因に固示するよう に制御部10を有しており、この制御部10は、 樹脂温度、スクリュー位置、射出圧力、型内圧等 を検出する各種センサ11、樹脂温度、金型温度、 一次压(射出压力)、二次压(促压)、射出速度、 一次圧、二次圧および射出速度の切換位置等を設 定する成形条件設定都12、温度制御信号、アク チュエータ制御信号等を発生する信号制御器13、 伝号制御郡13からの温度制御伝号によって制御 されるヒーター14、温調機15、アクチュエー 夕制御信号によって制抑される油圧パルプ18、

(作用)

この発明の推論機能を有する制御装置において制御対象機械と推論手段との間の信号のやりとりが人間の手を介せずして行うことが可能となる。これにより推論手段に対するデータの入力が簡単になるとともに、制御対象機械の適切な制御が人間の手を介せずに実行できる。

サーボモータ 1 7 および成 形条件 設定支援エキスパート システム 2 0 に対するインターフェース 1 8 から構成されている。

成形条件設定支援エキスパートシステム 2 0 は 射出成形機 1 0 0 の制卸部 1 0 に対するインター フェース 2 1 を有している。

度でいて、射出成形の 4 のの 5 では、 3 の 5 では、 4 の 6 では、 5 では

成形条件設定部12で設定された各種設定領は

インターフェース 1 8、インターフェース 2 1 を 介して成形条件設定支援エキスパートシステム 2 0 に加えられれる。

また、ディスプレイ25には、キーボード26による入力データの内容、各種センサ11による検出データ、成形条件設定部12の設定データ、成形条件設定支援エキスパートシステム20の推論内容等が表示される。

第2回は成形条件設定支援エキスパートシステ

格納される。推論エンジン23は知識ペースの格納データにもとづき発生した不具合に対する最適の対策を推論し、この推論結果をユーザーインターフェース24を介してディスプレイ25に加え、これを表示する。またこの推論結果はインターフェース21を介して射出収形機100に送出され、推論した対策を実行すべく成形条件の変更がなされる。

第3 図はこの実施例の全体動作フローを示した ものである。

まず、ステップ300において発生した不具合 状況の入力を行なう。この不具合状況の入力はオ ベレータによりキーボード2日により行なわれる。 具体的には、所定のフォーマットにしたがってディスプレイ25に表示される質問に応じて不具合 名、使用材料等を順次入力する。

次にステップ301において、射出成形観100から自動入力された成形条件の現存値、知識ペース22の記憶データおよび上述したステップ300で入力された不具合状況を示すデータにも

ム20の機略構成を機能プロックで示したものである。成形条件設定支援エキスパートシステム20は射出成形機100に対するインターフェース21、成形条件、不具合状況、不具合対策した、不具合解ルール、過去の対策記録等を記憶したに知識ペース22、ディスプレイ25、キーボード26に対するユーザーインターフェース24に知識ペース22の知識にもとづき所望の推論をインターフェース24に知識ペース22の知識にもとび知識ペース22に出力する推論エンジン23から構成される。

射出成形機100に関して不具合が生じた場合、オペレータ27はこの不具合状況をディスプレイ25をみながらキーボード26により成形条件設定支援エキスパートシステム20に入力する。このキーボード26から入力された不具合状況を示すデータはユーザーインターフェース24を介して知識ペース22に加えられ、名納される。また射出成形機100からの各種データはインターフェース21を介して知識ペース22に加えられ、

とづき、発生した不具合に対する最適な対策を推 論する対策の較り込みを行なう。この対策の被り 込みは知識ペース 2 2 に基本知識として記憶され ている不具合対策水および不具合解消ルール及び その他の記憶ないようにもとづき行なわれる。

第 4 圏はこの不具合対策木の 1 例を示したものである。この不具合対策木は不具合を表わず事象 X_1 , X_2 … に対して、その原因を表わず事象 Y_1 , Y_2 , Y_3 … が対応して示されており、この原因を表わず事象 Y_1 , Y_2 , Y_3 に対して、この原因に対する対策を表わず事象 Z_1 . Z_2 . Z_3 , Z_4 , Z_5 … が対応して示されている。

ステップ 3 0 1 では、この知識ペース 2 2 の記憶内容にもとづき、最適な対策を推論する。この

特開昭63~255701(5)

推論は、不具合の優先度付け(ステップ310)、原因の優先度付け(ステップ320)、対策の優先度付け(ステップ340)によって行なわれる。 具体的には、第5図に示すように、まず、入力された不具合(X₁ 、 X₂ 、 X₃)について対策すべき順に優先度を付け、そ

からステップ322に移行し、"ひけ"の発生場所がゲート遠方だけか否かの判断がなされる。ここで、"ひけ"の発生場所がゲート遠方だけでなく全体に生じているとすると、ステップ323に移行し材料の計量が適性であるか否かのチェックを行なう。このチェックにおいて材料の計量に関題があるとするとステップ324に移行して不具合の原因の品優先順位として「樹脂量不足」であると推論する。

また、ステップ323において、材料の計量が 適性であると判断されると、ステップ325に分 岐し、次に保圧が適性であるか否かのチェックを 行なう。ここで保圧に問題があると判断されると、 ステップ326に移行し、不具合の原因が「保圧 不足」であると推論する。

ステップ325において保圧が適性であるとするとステップ327に分岐し、次にゲート器に"ひけ"が生じているか否かの判断を行なう。ここでゲート器に"ひけ"が生じていると判断されるとステップ328に移行して不具合の原因とし

ステップ301における不具合の優先度付けステップ310、原因の優先度付けステップ320、対策の優先度付けステップ340の詳細別を示すと第6図、第7関、第8図のようになる。

すなわち、不具合の優先度付けステップ311におい、第8回に示すようにまず、ステップ311において入力された不具合の特定された不具合の特定された不具合の特定された不具合に記憶された「優先度対応を関」、ステップ313においいの表別を開いて、ステップ313にがいいた、優先度対けする。続いて、及合を優先度が同ないた不良合とで、ステップ313にができる。には付ける。その場合は入力の早い方の不具合を優先する。

発生不具合が"ひけ"の場合における原因の優先接付けステップの1例が第7回に示される。第7回において、原因の優先接付けをすべき不具合が"ひけ"である場合は、まず、ステップ321

また、ステップ322において"ひけ"の発生場所がゲート遠方だけであると判断されるとであると判断が結晶性である。ここで使用材料が結晶性であると判断された場合はステップ330に移行し、不具合の原因が「成形収輸大」であると推済する。また、ステップ331において使用が対象が結晶性ではないと判断された場合はステップ331においてで対対があるが行って途中に滞内部があると判断される。ここで途中に滞内部があると判断さ

れるとステップ333に移行し、不具合の原因は「圧力伝播不足」であると推論する。また、途中に神内部がないと判断されるとステップ330に移行し、不具合の原因は「成形収縮大」であると推論する。

なお、上記名判断はインターフェース21を介して射出成形態100から直接取込まれたデータまたはオペレータによりキーポード26から入力されたデータにもとづき行なわれる。

また、第7図には不具合が"ひけ"の場合における原因の推論について示したが、他の不具合についても同様に原因を推論し、この推論結果にもとづき原因の優先度付けを行ない、原因リスト(Yi1・Yi2・Yi3・・・・)を作成する。

第8図は、不具合が"ひけ"で原因が「圧力伝播不足」の場合における対策の優先度付けのフローの1例を示したものである。

まず、ステップ341において知識ペース22の不具合対領水から原因「圧力伝播不足」に対する対策リスト(21.22、23, …)を求め

実行した後、ステップ348に移行し、対策 Z₁ . Z₂ . Z₃ を優先度順に並べ換え、対策リスト (Z_{i1} . Z_{i2} . Z_{i3}) を作成する処理を実行する。

なお、第8回においては不具合が"ひけ"で原因が「圧力伝播不足」の場合についての対策優先度付けフローの1例を示したが、他の不具合とおり、の原因についても同様のフローが用意されており、それぞれのフローにおいて対策の優先度付けンター行される。ここにおいても上記各判所はインターフェース21を介して対出成シータによりキーホの、

ステップ301(第3回)において発生した不 具合に対する最適な対策の校り込みがなされ、インターフェース21、インターフェース18を介 して上記対策 Z_{i1}を実行すべく射出成形版100 の成形条件が自動セットされると、ステップ30 2に移行し、この対策 Z_{i1}が実行された状態で射 出成形版100の試射が行なわれる。その後ステ る。ここで対策 Z_1 は「射出圧力を Δ P_1 上げる」、対策 Z_2 は「保圧を Δ P_H 上げる」、対策 Z_3 は「保圧時間を Δ T_H 延ばす」であるとする。なお、 Δ P_1 . Δ P_H . Δ T_H は予め適宜設定された値である。

次に、ステップ342において、使用材料の収額性は樹原温度で変化するか否かの判断がなされる。ここで使用材料の収縮性が樹脂温度で変化するものであるとステップ343に分岐し、対策21の優先度を下げる処理を行なう。

次にステップ344において使用材料の流動性は良いか否かの判断がなされる。ここで使用材料の流動性が良くないものであるとすると、ステップ345に分岐し、対策2₁の優先度を上げる処理を行なう。

更に、次の"ひけ"の発生位置はゲートから違いか否かの判断がなされる。ここで"ひけ"の発生位置がゲートから違いとするとステップ347に分岐し対策 Z 2 . Z 3 の優先度を上げる処理を行なう。このようにして、各判断および各処理を

ップ400に移行し、上記試射に対する後処却が実行される。ステップ400の後処理の詳期例を2000の

ステップ 4 0 1 において、対策 2 i1を 施した上記試射に関して 他に不具合が発生したと 判断されると、ステップ 4 0 5 に分岐し、新たに発生した不具合が対策しようとした不具合より 優先度が大か否かの判断がなされる。この判断において優先

度が小であると判断されるとステップ402に移 行し、前述したと同様の処理が実行される。また ステップ405において新たに発生した不具合が 対策しようとした不具合より優先度が大であると 判断された場合にステップ406に分岐し、ステ ップ301(第3図)で推論した対策リストの中 にまだ採用していない対策があるか否かの判断が なされる。ここでまだ採用していない対策がある ・とするとステップ407に移行し、採用していな い対策の中の最優先の対策を選択し、この対策に 変更する処理を実行する。例えば上述の対策リス ト(Z_{i1}, Z_{i2}, Z_{i3}, …)のうちの対策Z_{i1} を実行していてステップ407に至った場合には 対策リストの中からZitを除去し、残りの対策リ スト (Z _{i 2} , Z _{i 3} , …) の中から対策 Z _{i 2} を選 択して、対策 Ziiからこの対策 Zi2に変更する処 翅が実行される。

ステップ406において、まだ採用していない対策がないと判断されると、ステップ408に移行し、次にまだ採用していない原因があるか否か

の判断がなされる。ここでまだ採用していたい。このがあるとすると、ステップ409に移行しるのほの、このが開していい、このでは、ステップののでは、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ステックには、ないのでは、ステックでは、ステッでは、ステックでは、ステッでは、ステックでは、ステッでは、ステックではではではでは、ステックでは、ステックでは、ステックでは、ステックでは、ステックでは、ステックでは、ステックでは、ステッ

また、ステップ402において良い方向に何っていないと判断されるとステップ406に分岐し、ステップ406以下上述と同様の処理がなされる。

なお、第9図のフローにおける名判断はキーポード26からオペレータにより入力されたデータ、インターフェース21を介して射出成形機100から直接入力されたデータ、知識ペース22の記

憶データにもとづき行なわれる。

このようにして1つの不具合が解除すると現在 発生している残りの不具合に対して原因の優先度 付け、対策の優先度付け、試射、後処理が行なわれ、この動作が不具合リストが空になるまで繰り 返えされる。

結局、オペレータはディスプレイ25を介する 質問に対して必要があればキーボード26を用い ・ てデータを入力または選択するだけで射出成形数 100に対して最適な成形条件を自動的に設定で きることになる。

第10回は、この発明の他の実施例を全体動作フローで示したものである。この実施例は基本的には第3回に示した動作フローのものと同様であるが、この実施例の動作フローにおいてはステップ400で示される後処理において収集された対策に録る01年の発生の可能性を推論し、この推論にもとずき実施する対策の選択に対する知識を供給するステップ304を新たに加えている。このステップ3

04の追加により、第9 関に示したフローは第1 1 図に示すように変更される。すなわち、第11 図においては、ステップ402において対策21 の実施により良い方向に向かった場合にはその記録を対策記録Aとして収集するステップ411、 良い方向に向かわなかった場合はその記録を対策 記録Bとして収集するステップ410、ステッ第 401で対策21の実施により他の不具合が発生 した場合はその記録を収集する対策記録Cとして ステップ412が追加されている。

ステップ304では第11回のステップ410、ステップ411、ステップ412において収集された対策記録A、対策記録B、対策記録Cにもとづき対策Z;の実施による不具合の発生の可能性を推論する。

第12図は上記不具合の発生の可能性を推論するフローを示したものである。

まず、ステップ 5 0 0 において、対策記録人に もとづき、対策 Z i の実施の結果不具合が良くな る方向に向った記録があるか否かの判断を行なう。 ここで良くなる方向に向った記録があるとするとステップ 5 0 1 に分岐してその可能性の計算を行なう。この可能性の計算の結果はステップ 5 0 2 において「小」か否かの判断がなされる。ここで「小」でないと判定されるとステップ 5 0 3 に移行して不具合の発生の可能性は「大」と推論される。

ステップ 5 0 0 で対象品なAには良くマブ 5 0 0 で対象品なAには良くマブ 5 0 0 で対象品なAには良くマブ 5 0 で対象品なAには良くマブ 5 0 で 2 において可能性「小」と知識をBにもと、対象にもと、対象にもと、対象によって対象によっとでであると、であると、では、大力・でないのでは、その可能性の計算を行う。この否とでは、その可能性の計算を行う。このででないのでは、その可能性の計算を行う。この否との可能性の計算をである。ここでもでは、大力に移行して不具合の発生の可能性はステップ 5 0 7 に移行して不具合の発生の可能性は、大」と推論される。

ステップ504で対策記録Bには悪化した記録

がないと判所された場合およびステップ 506で可能性が「小」と判定された場合はステップ 508に移行し、対策 Ziの実施によってその不具合が発生する可能性があるか否かの判所を行う。ここで不具合の発生の可能性なしと判断されると次の不具合に対する可能性推論処理に移行する。

またステップ 5 0 9 において不具合が過去に発生していると判定されると次にステップ 5 1 3 においての不具合は対策 Z i と反対の対策 Z i を有つか否かの判断がなされる。ここで対策 Z i を有

しないと判断されるとステップ 5 1 4 に移行し不 具合の発生の可能性は「大」と推論する。

なお、ステップ510において対策 2; を有すると判断された場合およびステップ513において対策 2; を有すると判断された場合および、ステップ513において対策 2; を有すると判断された場合はそれぞれステップ512およびステップ515に移行する。この場合は不具合の発生の可能性は「不定」と判定される。

第12回に示すフローにもとづき不具合発生の可能性が「大」か「小」かの推論がなされると、 この推論結果にもとづき、第13回に示す処理が 実行される。

第13回において、まず、ステップ 6 0 0 において不具合乳生の可能性が「大」であるか否かの判断がなされる。ここで不具合乳生の可能性が「大」でないと判断されるとステップ 6 0 1 に移行し、現対策を続行する処型が実行される。

またステップ 6 0 0 において不具合発生の可能 性が「大」であると判断されると、次のステップ

このようにこの実施例によれば、過去の対策記録にもとづき、推論された対策の実行により発生する不具合を大小の可能性で予測し、最大な不良合の死生する可能性があると変更場を小さくするかその対策の優先度を下げる機能が付加されているので、失敗の生じない最適な対策に素早く到達することができる。

第14回はこの発明の更に他の実施例を全体動作フローで示したものである。この実施例では第3回に示した実施例にステップ315で示される 共通対策の選出処理を追加して構成される。

追加したステップ315においては、入力された複数の不具合に対して共通な対策を選出する処理を実行する。

が15回はこのステップ315で示される批选 対策の選択処理の1例を示したものである。第1 5回において、まず、ステップ700で最優先不 具合X_{i1}に対する対策反補のリスト(C₁, C₂, C₃, …)を求める。この対策候補のリストは 知識ペース22の不良合対策水を用いて作成される。

次にステップ701において、各対策候補C₁,C₂,C₃,… について、他の不具合、X_{i1},X_{i2},… に対する有効性を上記不具合対策木から推論し、北通に対策できる他の不具合のリストCXを作成する。この不具合のリストCXの作成は他の不具合 X i2, X i3, … に対して各対策候

このように、この実施例においては、不具合が 複数同時に発生している場合において、これら不 具合に共通な対策を収り込む機能が付加されてい るので短時間に最適な対策処理を行うことが可能 となる。

なお、上記実施例ではこの発明を射出成形機の成形条件設定に適用した場合に示したが、同様に レーザ切断機、アラズマ切断機、各種プレス等の

続いて、ステップ 7 0 2 に移行し、ステップ 7 0 1 で作成した複数の不具合リスト C X k を用い 最も多くの不具合に対して共通に有効な対解 (技 補 の リスト (Z 1 , Z 2 , Z 3 , …) を作成する。 ステップ 3 1 5 において共通対策の選出、すな わち、最も多くの不具合に対して共通に有効な対策 候補のリスト (Z 1 , Z 2 , Z 3 , …) を作

運転条件の設定に対しても適用できるのは勿論で ある。

(発明の効果)

以上談明 ((配付) (で配付) 会の発生に感し、適切な処理を迅速に 実行することができ、また操作においては特別な 技能が必要でなく高度な専門家がいなくても判断 対象機械を最適な状態で有効に稼動させることが できる。例えば、この発明を射出成形體の遊転条

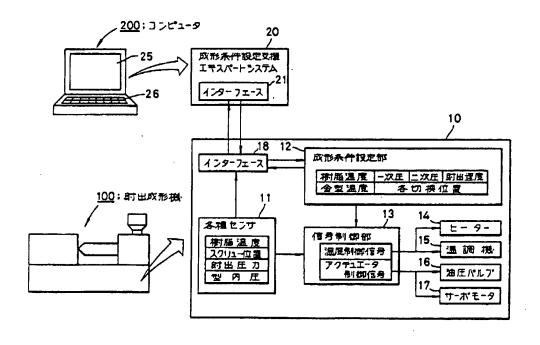
特開昭63-255701 (10)

件の設定に適用した場合には特に知識、技能を有することなく運転条件を短時間で最適な状態に設定することが可能であり、更に断たに軽減が装置内に類次蓄積されていく構成をとっているので技術の軽承、蓄積も可能となる。

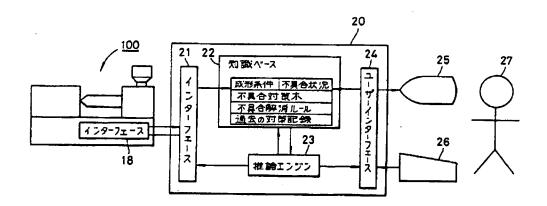
4. 図面の簡単な説明

10…制御部、20…成形条件設定支援エキスパートシステム、100…射出成形間。

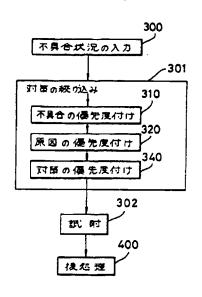
出顺人代理人 木 村 商 久



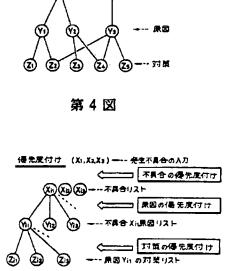
第1図



第2図



第 3 図



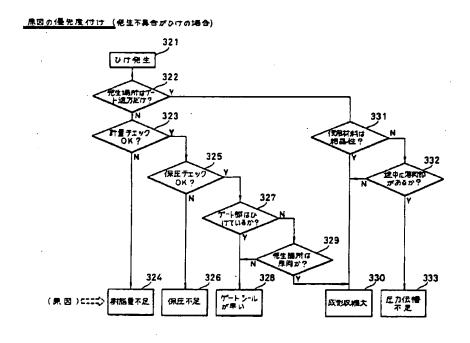
--- 不具合

不具合一 泉図 一 対策の関係

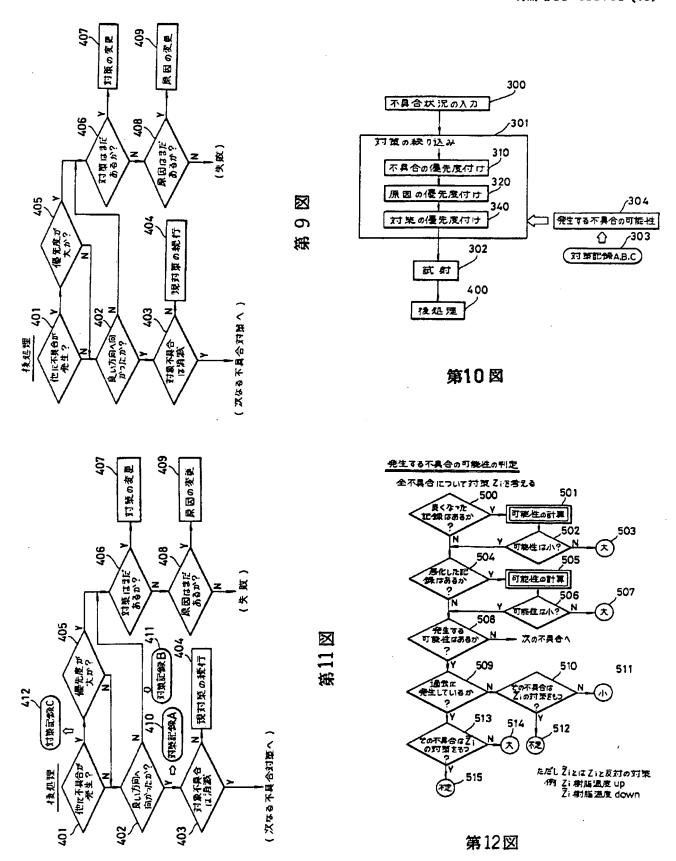
第5図

対策の優先度付け (不具合がひけて原因が足力伝わ不足の場合) 不異合の優先度付 不具合 対策ネック 足刀伝播 不足に対する 対策 リスト (Z:, Zz. Z:・・) ままのる 311 発生している不具合を X1,X2,X3…とする Zi: 約出圧力を4円上げる Z2: 保圧を4円にげる Za: 保圧時間を4TH延ばす 312 342 あうかじの用意された不具合 - 優先度 対応表を用いて各不具合 X1,X2, X3... 優先度を決定する 313 Zェ優先度を下げる 材料の流動性 は見いか? Xi, Xz, Xs・・・ 医優先度順に並べ換え 不具合リスト(Xi , Xiz, Xiz ・・・・) を作る 扱かう来のた優先度が同位なうば 入 力の早いものを優先する 345 Z1 優先度を上げる 生位置は7-1 まいか 2121 の優先度を上げる 348 Z1, Z2, Z3 を侵力反映に立 水線をZi1, Zi2, Zi2とする 第6図

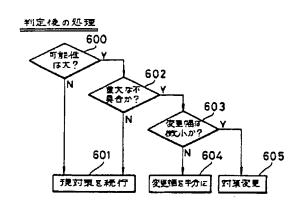
第 8 図



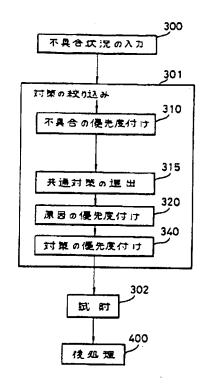
第 7 図



特開昭63-255701 (14)



第13図



第14図

共通な対策使補の選出

700 **数便先不具合 X; 」 に 対 する 対策 侵** 棚 のリス ト(C1,C2C2) を求める 701 **各対策候補 C1.C2,C3 について** 共通に対策できる他の不具合のリストCX を求める 他の不具合 Xiz, Xia, Xia について 打矩Ckra 不具合Xij に対して 有名のか? 720 CKで対策可能な不具合の リストCXxにXij き加える 702 最も多くの不具合に対して共通に有効な対 **築候補のリスト(Z1, Z2,Z3) を作る**

手統補正額(館)

昭和62年 5月13日

特許庁長官 殿

1. 専件の表示

昭和62年特許顯第90092号

2. 発明の名称

推論機能を有する制御装置

3. 補正をする者

専件との関係 特許出願人 (123)株式会社小松製作所

4. 代 理 人

(〒104) 東京都中央区銀座2丁目11番2号

銀座大作ビル6階 電話 03-545-3508 (代表)

7105 弁理士 木 村 商 久

5. 補正の対象

明細菌の発明の詳細な説明の間



第15図

便

6. 補正の内容

(1) 本額の明細書第28ページ第13行、第 28ページ第19行の「反対の対策 Z_i」をそれ それ「反対の対策 Z_i」に訂正する。

(2) 同、第28ページ第14行、第28ページ 第20行、第29ページ第3行、第29ページ第 5行、第29ページ第6行の「対策 Z_i」をそれ ぞれ「対策 Z_i」に訂正する。 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第3区分 【発行日】平成7年(1995)10月20日

【公開番号】特開昭63-255701 【公開日】昭和63年(1988)10月24日 【年通号数】公開特許公報63-2558 【出願番号】特願昭62-90092 【国際特許分類第6版】 G058 9/02 A 7618-3H

牙 続 初 兀 杏

特許庁長官 政

平成6年 4月12日

1. 事件の表示

昭和62年特許顧節 90092号



2. 発明の名称

供給機能を有する制御装置

3. 柚正をする者

事件との関係 特許出版人 (123) 株式会社小松製作所

4. 代 章 人

(〒 104) 東京都中央区製造2 J T 1 1 番2号 製造大作ビル6階 電話03-3545-3508 (代表) 7105 弁理士 本村 高 久元子

5. 横正の対象

本蘇明網書の発明の詳細な説明の概および団匠。

6. 横正の内容

- (1) 本瀬の号線者前6ページ第4行の「射出度影響のエキスパートシステム」 も「射出成形エキスパートシステム」に訂正する。
- (2) 同第13ページ第2行の「最適の射散素」を「最適な対策」に訂正する。
- (3) 四節13ページ第18行の「成形条件の銀存値」を「成形条件の現在値」 に打正する。
- (4) 同第17ページ第1行の「"ひげ" 」を「"ひげ" 」に打正する。
- (5) 向第18ページ第7行の (ゲートシー るが早い」を (ゲートシールが早い) に打正する。
- (6) 阿第18ページ第19行の「あるが印かの判断」を「あるか否かの判断」 に打造する。
- (7) 阿飾34ページ第13行の「変型側」を「変形側」に打正する。
- (8) 本棚の第8間を別紙のように訂正する。

手舵袖正商

平成 6年11月15日

特許庁長官 政

通

1、事件の表示

昭和62年特許期節 90092号

2. 発明の名称

協論機能を有する制御袋配

3. 特許出戰人

(123) 株式会社 小松製作所

4. 代稅人

(〒104) 東京都中央区銀座二丁日11番2号 銀藤大作ビル6階 **電話03-3545-3508 (代表)** 7105

5. 橋正命令の日付

平成6年9月3日日

6、確正の対象

平成6年4月12日付で提出した手線輸正書の権正の内容の間。



第8図

Z1, Z2, Z3 を優先度機に並 小規をZi1, Zi2, Zi3とする

対策の侵免度付け (不具合がいて(原因が圧力伝染不足の場合)

不具合対策ネガラ圧が伝播 不足に対する対策リスト (Z₁, Z₂, Z₃) を求める

おおのまから

342

348

Z1: 対出圧刀をAPI上げる Z2: 保圧をAPI上げる Z3: 保圧時間をATIH延ばす

Z」(長先皮を下げる

Z: 優先度E上げる

7. 補正の内容

- (1) 平成6年4月12日付手統轄正書の韓正の内容の(1)および(2)を下 紀のように打正する。
- 「(1)本皿の明細書、第6ページ第4行から第5行の「射出成形機のエキスパ ートシステム」を「射出成形エキスパートシステム」に訂正する。
- (2)何、第13ページ第2行から第3行の「最適の対策」を「最適な対策」 に打正する。」